

## 大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

### 電気・電子関係機器（加工・製造）

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途
E100	スパッタリング装置	(株)アルバック / isp-2000-LC3	スパッタ方式：デポジションアップ、静止対向型マグネトロンスパッタ、 サイズ：φ2インチ×1枚、 ターゲットサイズ：φ2インチ×3枚、 基板加熱：最大 800℃、 スパッタ電源：DC500W×1台	薄膜（多層）の作製
E104	真空熱処理装置	真空理工(株) / ゴールドイメージ 炉ユニット P610	サイズ:50mm 立方体 温度：800℃まで	電子デバイス等の熱処理